



電子機器トータルソリューション展2021

2021.10.27 Wed. ▶ 29 Fri.

東京ビッグサイト南展示棟にて開催いたします。

来場事前登録受付中！

All about Photonics

INTERNATIONAL OPTOELECTRONICS EXHIBITION

InterOpto

LED JAPAN

Imaging Japan

フォトテクニカ(株) ブース No. 2C-07

出展のご案内

拝啓、貴下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てに預かり厚く御礼申し上げます。さて弊社は来る10月27日(水)～29日(金)に東京ビッグサイト南2ホールで開催されますJPCA内の「InterOpto」に出展致します。同時にJPCA内の「アカデミックプラザ」関東学院大学のブースにて薄膜密着強度試験機(Romulus)の実演を致します。是非ご来場いただきお立ち寄りください。薄膜のプレゼンテーションも行いますので是非ご参加ください(南1ホール)。

見どころ

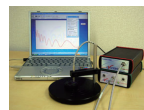
薄膜の引張り試験機(Romulus)の測定方法をプレゼンテーションにて詳しくご説明致します。また関東学院大学(フォトテクニカ)のブースでは引張試験のデモを行ないます。更にフォトテクニカのブースにて膜厚モニタ等の分光器の応用計測等をご紹介します。

南3ホール
No.3D-31
関東学院大学
(フォトテクニカ)

● 薄膜密着強度試験機 (Romulus)

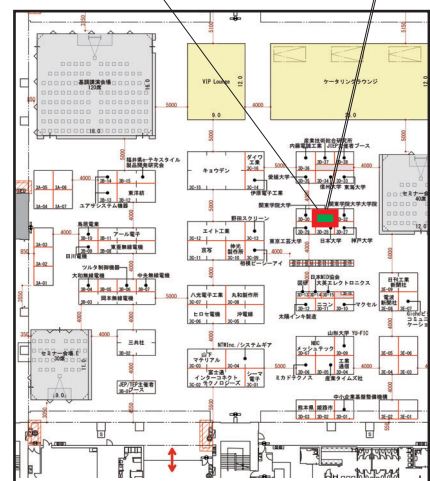


● 光学干渉式膜厚モニター (AvaThinFilm)



フォトテクニカのブースではレーザ等下記製品を出展しご紹介致します。

- 高出力・高エネルギー極短パルスレーザ (PHAROS & CARBIDE)
- リアルタイム次世代型、高性能オートコリレータ (pulseCheck-NX)
- 波長ごとのデータが得られる1Mpixels/ハイパースペクトルカメラ (HSC-2)
- LCOS反射型高速・高解像度SLM液晶空間光変調器 (SLM HSP 1920x1152)
- プラズマ計測等にも最適な高速4096高解像度CMOS分光器 (AvaSpec-4096CL-EVO)
- LIBS、LIF等レーザ応用分光に最適なLD励起高効率ナノ秒レーザ (TINYシリーズ)
- センサ・監視・LIDER等に最適な低コストサーマルイメージングレンズ (高品質IRレンズ)

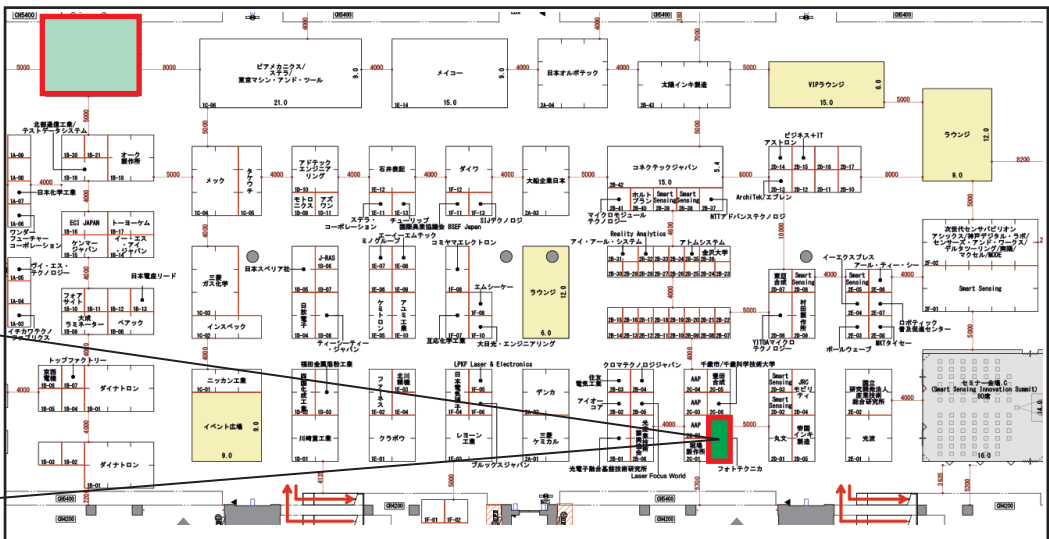


プレゼンテーション会場 → フォトテクニカ(株)

① 10/27(水) 14:15-14:35
SLM(液晶空間光変調器)と応用

② 10/28(木) 14:15-14:35
薄膜密着強度測定方法について

南2ホール
No.2C-07
フォトテクニカ(株)



★出展社プレゼンテーションには是非ご来場ください。定員が40名となっております。ご登録頂ければ優先的にご入場頂けます。

貴社名：
お名前：
e-mail：

部署：
TEL：

①、②をいれて下記メール (fax) 宛てにご送付して下さい。
e-mail : voc@phototechnica.co.jp
Fax : 048-871-0068



www.phototechnica.co.jp

フォトテクニカ株式会社

〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和 1-2-17
TEL:048-871-0067 FAX:048-871-0068
e-mail:voc@phototechnica.co.jp